

平成 27 年度 CPD 協議会公開シンポジウム

**イノベーション競争を支える  
高度技術者の人材育成について**

——工学連携による課題解決力強化に向けて——

日 時：平成 27 年 5 月 22 日(金)14:00～17:10

場 所：東京理科大学森戸記念館第 1 フォーラム(B1) (新宿区神楽坂 4-2-2)

主 催：公益社団法人日本工学会 CPD 協議会

参加料：無料、ただし資料代 1,000 円(制作実費分担)

定 員：100 名

司会 浅野 健治 (CPD 協議会幹事)

プログラム		(敬称略)
14:00~14:10	開会のあいさつ	CPD 協議会 会長 広崎 彰太郎
14:10~14:40	ECE プログラム (高度技術者教育プログラム) の取組み	ECE プログラム委員会委員 長井 寿
14:40~15:10	ECE プログラム (SICE 人材育成塾) の取組み	ECE プログラム委員会委員 奥津 良之
休 憩		
15:20~15:50	アンケート結果から見えた、化学工学会への期待	化学工学会 浅野 健治
15:50~16:30	オープンソースな CPD 記録管理システムと QR コードによる登録連携システムの紹介	電気学会 上田 健之
16:30~17:00	日本原子力学会 教育委員会の活動と CPD 再生への取組み	日本原子力学会 浜崎 学
17:00~17:10	閉会のあいさつ	CPD 協議会 副会長 宇野 研一

終了後：交流会が 17:30 から 2 階第 2 会議室であります。(参加費：2,000 円)

公益社団法人日本工学会 CPD 協議会 Tel:03-6265-0672 E-mail: [eng@jfes.or.jp](mailto:eng@jfes.or.jp)

〒162-0825 東京都新宿区 4-2-2 東京理科大学森戸記念館

お申し込みは下記 (または同事項を) 記載の上、上記まで送信してください。

参加申込書

お名前(複数可)	
所属学協会	
勤務先・連絡	
交流会参加有無	1. 参加                      2. 不参加